

**PENGGUNAAN METODE *PULSED LASER DEPOSITION*
(PLD) UNTUK PELAPISAN ANTIREFLEKTIF
GUNA APLIKASI SEL SURYA**

SKRIPSI



HANI FITRIYATUL KHILFIYAH

**PROGRAM STUDI S-1 FISIKA
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2020**

**PENGUNAAN METODE *PULSED LASER DEPOSITION*
(PLD) UNTUK PELAPISAN ANTIREFLEKTIF
GUNA APLIKASI SEL SURYA**

LEMBAR PERNYATAAN

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Sains Bidang Fisika
pada Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Airlangga

Oleh:
Hani Fitriyatul Khilfiyah
NIM 081611333044

Tanggal lulus:

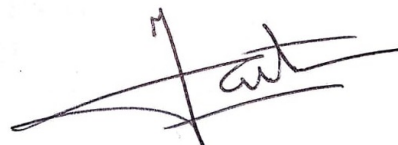
Disetujui oleh:

Pembimbing I,



Herri Trilaksana, S.Si., M.Si., Ph.D.
NIP. 197712282003121003

Pembimbing II,



Dr. Maria Margaretha Suliyanti, M.T.
NIP. 195903101986032002

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

Judul : Penggunaan Metode *Pulsed Laser Deposition* (PLD) untuk
Pelapisan Antireflektif Guna Aplikasi Sel Surya.
Penyusun : Hani Fitriyatul Khilfiyah
NIM : 081611333044
Pembimbing I : Herri Trilaksana, S.Si.,M.Si.,Ph.D.
Pembimbing II : Dr. Maria Margaretha Suliyanti, M.T.
Tanggal Ujian : 18 Agustus 2020

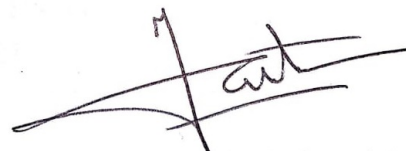
Disetujui oleh:

Pembimbing I,



Herri Trilaksana, S.Si.,M.Si.,Ph.D.
NIP. 197712282003121003

Pembimbing II,



Dr. Maria Margaretha Suliyanti, M.T.
NIP. 195903101986032002

Mengetahui,
Ketua Departemen Fisika
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Airlangga



Prof. Dr. Moh. Yasin, M.Si.
NIP. 196703121991021001

PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI

Skripsi ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

Dokumen skripsi ini merupakan hak milik Universitas Airlangga

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hani Fitriyatul Khilfiyah
NIM : 081611333044
Program Studi : Fisika
Fakultas : Sains dan Teknologi
Jenjang : Sarjana (S1)

menyatakan bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam penulisan skripsi saya yang berjudul:

PENGGUNAAN METODE *PULSED LASER DEPOSITION* (PLD) UNTUK PELAPISAN ANTIREFLEKTIF GUNA APLIKASI SEL SURYA

Apabila suatu saat nanti terbukti melakukan tindakan plagiarism, maka saya akan menerima sanksi yang telah diterapkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 20 Juli 2020



Hani Fitriyatul Khilfiyah
081611333044